SUGHRUE (1)

2/11

JP2002017036

Publication Title:

OVER-CURRENT DETECTION CIRCUIT

Abstract:

Abstract of JP2002017036

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an over-current detection circuit which can reduce power consumption by detection of over-current and can eliminate changes of power source voltage and an errors thereof due to the dependence on temperature of an ON resistance of a switch element. SOLUTION: The reference voltage Vref is generated by dividing a voltage between a high voltage power supply VB and a low voltage power supply GND. Whether an over-current flows into a power MOS 15 or not is detected by comparing a voltage obtained by dividing the voltage at the connecting point of the power MOS 15 and a load 17 to the predetermined voltage Vsns with the reference voltage Vref. Moreover, a constant current not depending on change of the voltage across the high voltage power supply VB and low voltage power supply GND is generated, the generated constant current is then supplied to the connecting point of the reference voltage Vref, and a constant current value is changed in proportion to change of ON resistance of the power MOS 15.

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

Courlesy of http://v3.espacenet.com

This Patent PDF Generated by Patent Fetcher(TM), a service of Stroke of Color, Inc.

SUGHRUE (1).

3/11

(19)日本国特許庁 (JP)

07- 1- 5; 4:30PM;

(12) 公開特許公報(A)

(II)特許出題公閱番号 特開2002-17036

(P2002-17036A)

(43)公開日 平成14年1月18日(2002.1.18)

(51) Int CL'		識別配号	PΙ		デール(多类)
H02H	3/087		H02H	3/027	26081
GOIR	19/165		COIR	19/165	L 5G004
HOSK	•		H03K	17/08	C 5 J 0 3 2
	19/003	•		19/003	E 51065

告立語水 宋田沢 研究項の数6 OL (全 9 頁)

(21) 出駐番号	特爾2000-197199(P2000-197199)	(71) 出題人	000003997
(22) 出版計	平成12年6月29日(2000,6,29)		日盛自妫平株式会社 神奈川県機関市神奈川区宝町2番地
		(72)発明者	久保田 歩
	•		神奈川県横浜市神奈川区宝町2番地 月度 自動車株式会社内
	·	(74)代理人	100083806
			介理士 三好 旁和 (外8名)

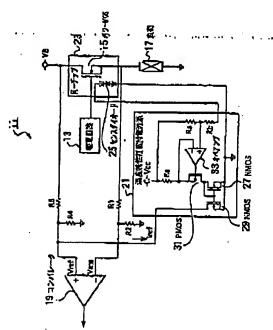
最終質に続く

(54) 【発明の名称】 過電流検知回路

(57)【要約】

【課題】 本発明は、過電流検出による電力消費を低減し、電源電位の変動やスイッチ素子のオン抵抗の温度依存性による誤差のない過電流検出回路を提供することにある。

【解決手段】 高電位電源VBと低電位電源GNDとの間の電圧を分圧することにより基準電位Vrefを発生し、パワーMOS15と負荷17の接続点の電圧を所定の電圧Vsnsに分圧した電圧を基準電位Vrefと比較してパワーMOS15に過電流が流れたかどうかを検出する。また、高電位電源VBと低電位電源GNDとの間の電圧の変動に依存しない定電流を発生し、発生した定電流を基準電位Vrefの接続点に供給し、パワーMOS15のオン抵抗の変動に比例して定電流値を変化させる。



Patent provided by Sughrue Mion, PLLC - http://www.sughrue.com

Jan 05 07 02:48p

SUGHRUE(1)

(2) 閉2002-17036 (P2002-17036A)

【物許請求の範囲】

【請求項1】 高電位電源側に接続されたスイッチ素子

低電位電源側に接続された電気負荷と、

高電位電源と低電位電源との間の電圧を分圧することに より基準管位を発生する基準電位発生回路と、

スイッチ素子と電気負荷の接続点の電圧を所定の電圧に 分圧した電圧を前記去準電位と比較する比較回路と、

高電位電源と低電位電源との間の電圧の変動に依存しな い定電流を発生し、発生した定電流を可記基準電位発生 回路に供給する電流発生回路と、

前記スイッチ素子のオン抵抗の変動に比例して前記定電 流値を変化させる温度補償回路とを有することを特徴と する過電流検知回路。

【請求項2】 一端が低電位電源側に接続された電気質 荷と、

前記電気負荷の他端と接続されるとともに高電位電源側 に接続されたスイッチ素子と、

高電位電源と低電位電源との間の電圧を分圧することに より基準電位を発生する基準電位発生回路と、

スイッチ素子と電気負荷の投統点の電圧を所定の電圧に 分圧した電圧を前記系準載位と比較する比較回路と、

前記スイッチ索子のオン抵抗による温度特性に従って変 化する電圧を検出する検出素子と、

前記検出素子により検出された電圧に比例して変化する 定電流を、前記比較回路に入力される基準電位の接続点 から流させる電流源とを有することを特徴とする過電流 校知回路。

前記スイッチ諸子のオン抵抗が小さくなるに従って、前 記比較回路に入力される基準電位が小さくなるように動 作することを特徴とする請求項2記載の過電流検知回

【請求項4】 前記電気負荷に一定電流を流した場合、 前記比較回路に入力される前記基準電圧は、前記電流波 の温度係数と同一符号になるように補償することを特徴 とする請求項2記載の過電流検知回路。

【請求項5】 前記検出素子は、

前記スイッチ業子の近傍に配置されたダイオードからな

前記電流源は、

このダイオードの温度特性により変化する順方向の降下 電圧に比例した電流を発生することを特徴とする請求項 2記載の過電流検知回路。

前記スイッチ器子を構成する単位セルからなり、 前記電流源は、

この単位セルの温度特性により変化する電圧に比例した 電流を発生することを特徴とする請求項2記載の過電流 **檢加回路。**

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、電気負荷や電気負 何を駆動するスイッチ索子に過大な電流が流れないよう に保護するための過電流検知回路に関する。

[0002]

【従来の技術】スイッチ端子を用いて電気負荷を駆動す るような電装部品においては、電気負荷に流れる電流を 校出し、所定但以上の過大な電流が流れることを防止し て電気負荷やスイッチ素子を保護する必要があった。

【0003】従来、電気負荷に流れる電流を検知するた めの過電流検知回路としては、特別平11-51983 **今公報に記載のような回路が報告されている。**

【0004】この過電流検知回路は、図5に示すよう に、塩気負荷(ランア)しとパッテリBとの間に電流検 出に用いるシャント抵抗RSを接続しておき、抵抗RS の両端の電位差から負荷電流ILを検出するという構成 になっている。

【0005】この過電流検知回路では、シャント抵抗R sをスイッチ索子に接続する構成であるために、この抵 抗部分に大電流が流れて電力を消費してしまうが、シャ ント抵抗Rsの両端の電位差を検出するためにはある程 度以上の抵抗値が必要となるので、抵抗部分での電力消 費を小さくするのは困難であった。

【0006】また、シャント抵抗Rsを用いずに負荷電 流を検出する方法として、電気負荷の電波側の端子の電 圧を監視して検出することも知られている。この方法 は、宅気負荷の抵抗値が大きく変動するような場合には 用いることができない方法であるが、抵抗値が一定であ る電気負荷の場合には有効な方法である。

[0007]

【発明が解決しようとする関題】しかしながら、抵抗値、 が一定である電気負荷であっても、電気負荷の電源側の 缩子の電圧を監視して検出する方法には、以下のような 問題があった。

【0008】(1)特に車載された電鉄部品の場合、電 気負荷に電気を供給するための電源は、バッテリかオル タホータであり、例えばバッテリの電圧範囲はVB™9 V~16 Vに変動するため、電気負荷の抵抗値が一定で あっても電源電圧が変動して電流検出の誤差更因となっ ていた。

【0009】(2)スイッチ素子のオン抵抗は、温度に 依存して変化する温度特性を持っており、スイッチ架子 のオン抵抗の温度依存性が電流検出の誤差要因となって いた。特に、図6に示す温度特性グラフのように、一定 の電流を流してもパワーMOSの温度特性により、検出 電流値が温度変化に応じて変化することとなり、設差要 因となっていた。

【0010】本発明は、上記に鑑みてなされたもので、 その目的としては、過電流検出による電力消費を低減

(3) 間2002-17036 (P2002-17036A)

し、電源電位の変動やスイッチ素子のオン抵抗の温度依存性による誤益のない過電流検出回路を提供することにある。

[0011]

【課題を解決するための手段】請求項1記載の発明は、上記課題を解決するため、高電位電源側に接続されたスイッチ素子と、低電位電源側に接続された電気負荷と、高電位電源と低電位電源との間の電圧を分圧することにより基準電位を発生する基準電位発生回路と、スイッチ索子と電気負荷の接続点の電圧を所定の電圧に分圧した電圧を削記基準電位と比較する比較回路と、高電位電源と低電位電源との間の電圧の変動に依存しない定電流を発生し、発生した定電流を前記基準電位発生回路に供給する電流発生回路と、前記スイッチ素子のオン抵抗の変動に比例して前記定電流値を変化させる温度補償回路とを有することを要旨とする。

【0012】請求項2記載の発明は、上記課題を解決するため、一場が低電位電源側に接続された電気負荷と、前記電気負荷の他端と接続されるとともに高電位電源側に接続されたスイッチ帝子と、高電位電源と低電位電源との間の電圧を分圧することにより基準電位を発生する基準電位発生回路と、スイッチ帝子と電気負荷の接続点の電圧を所定の電圧に分圧した電圧を前記基準電位と比較する比較回路と、前記スイッチ帝子のオン抵抗による温度特性に従って変化する電圧を検出する検出繁子と、前記校出希子により検出された電圧に比例して変化する定電流を、前記比較回路に入力される基準電位の接続点から流させる電流源とを有することを要皆とする。

【0013】 請求項3記域の発明は、上記課題を解決するため、前記認施源は、前記スイッチ素子のオン抵抗が小さくなるに従って、前記比較回路に入力される基準色位が小さくなるように動作することを要督とする。 (0014) 請求項4記載の発明は、上記課題を解決するため、前記電気負荷に一定電流を流した場合、前記比較回路に入力される前記基準電圧は、前記電流派の温度係数と同一符号になるように補償することを要督とする。

【0015】請求項5記載の発明は、上記課題を解決するため、前記検出案子は、前記スイッチ案子の近傍に配置されたダイオードからなり、前記電流滅は、このダイオードの温度特性により変化する順方向の降下電圧に比例した電流を発生することを要容とする。

【0016】請求項6記載の発明は、上記課題を解決するため、前記検出素子は、前記スイッチ条子を構成する単位セルからなり、前記電流源は、この単位セルの温度特性により変化する電圧に比例した電流を発生することを毀賞とする。

[0017]

【発明の効果】請求項1記載の本発明によれば、高電位電源と低電位電源との間の電圧を分圧することにより表

準電位を発生し、スイッチ楽子と電気負荷の接続点の電圧を所定の電圧に分圧した電圧を基準電位と比較してスイッチ素子に過電気が流れたかどうかを検出することで、過電流検出による電力消費を低減することができる。また、高電位電源と低電位電源との間の電圧の変動に依存しない定電流を発生し、発生した定電流を基準電位の接続点に供給し、スイッチ素子のオン抵抗の変動に比例して前記定電流値を変化させることで、電源電位の変動やスイッチ素子のオン抵抗の温度依存性による誤差をなくすことができる。

【0018】また、請求項2記載の本発明によれば、高電位電源と低電位電源との間の電圧を分圧することにより基準電位を発生し、スイッチ索子と電気負荷の接続点の電圧を所定の電圧に分圧した電圧をこの基準電位と比較してスイッチ素子に過電流が流れたかどうかを検出することで、過電流検出による電力消費を低減することができる。また、スイッチ素子のオン抵抗による温度特性に従って突化する電圧を検出し、検出された電圧に比例して変化する定電流を、前記基準電位の接続点から流させることで、電源電位の変動やスイッチ案子のオン抵抗の温度依存性による設益をなくすことができる。

【0019】また、請求項3記載の本発明によれば、電流源は、スイッチ袋子のオン抵抗が小さくなるに従って、基準電位が小さくなるように動作することで、スイッチ素予の温度特性に応じた基準電位の温度補償を行うことができる。この結果、スイッチ素子のオン抵抗の温度依存性による観差をなくすことができる。

【0020】また、請求項4記載の本発明によれば、電気具可に一定電流を統した場合、基準電圧は、電流源の温度係数と同一符号になるように補償するので、オン抵抗の増減に応じて電波源の出力電流も増減させて温度特性をキャンセルすることができ、良好な温度特性を得ることができる。

【0021】また、請求項5記載の本発明によれば、検出案子は、スイッチ案子の近傍に配置されたダイオードからなり、電流滅は、このダイオードの温度特性により変化する順方向の降下電圧に比例した電流を発生することで、温度補償に用いるダイオードをスイッチ索子と同一チップに容易に作り込むことができるため、良好な温度特性を得ることができる。

【0022】また、請求項6記載の木発明によれば、校出索子は、スイッチ素子を構成する単位セルからなり、電液源は、この単位セルの温度特性により変化する電圧に比例した電流を発生することで、温度特性の補償に用いる単位セルをスイッチ索子と同一チップに容易に作り込むことができるため、温度特性に加えて、スイッチ紫子のオン抵抗の初期ばらつきによる影響をも軽減することができ、より良好な精度を得ることができる。

[0023]

【発明の実施の形態】以下、木発明の実施の形態を図面

Jan 05 07 02:48p

SUGHRUE (1) ;

(4) 開2002-17036 (P2002-17036A)

を参照して説明する。

【0024】(第1の実施の形態)図1は、本発明の第 1の実施の形態に係る過電流検知回路11の構成を示す 図である。

【0025】図1において、駆動回路13は、パワーMOS(FET)15をオンオフ制御するための制御信号を生成してパワーMOS15のソース端子に供給する。このパワーMOS15のドレイン端子は高電位側の電源VBに接続されており、ソース端子は負荷17の一端に接続されている。そして、この負荷17の他端は低電位側のGNDに接続されている。

【0026】また、パワーMOS15のソース端子と負荷17との接続点と、GNDとの間に直列に接続された抵抗R1、R2の接続点により分圧する電位Vェロsを発生し、さらに、電源VBとGNDとの間に直列に接続された抵抗R3、R4の接続点を分圧電圧とする基準電位Vrcfを発生し、この電位Vsnsと基準電位Vrefを発生し、この電位Vsnsと基準電位Vrefとをそれぞれ入力して両者を比較するコンパレータ19に接続されている。

【0027】さらに、温度特性補償付電流源21は、高電位の電源VBと低電位のGNDとの間の電圧の変動に依存しない定電圧電源Vccに接続され、定電流Irefを発生して抵抗R3、R4の接続点に供給して抵抗R3に流す合成電流を補正して基準電位Vrefを調整している。

【0028】また、パワーMOS15には、パワーMOS15と同一チップ23上に形成され、パワーMOS15のオン抵抗の交動に比例して温度特性補償付電流源21の定電流餌を変化させるセンスダイオード25からなる温度相償回路が設けられている。

【0029】ここで、センスダイオード25をパワーM OS15と同一チップ23上に形成させるための作り込み方法について説明する。

【0030】パワーMOS15のオン抵抗に対して温度 特性を補償するためのセンスダイオード25は、パワー MOS15の近傍に配置されるのが望ましく、可能なら ばパワーMOS15と同一チップに作り込まれるのが理 思的である。

【0031】図1に示す例では、温度特性の補償に用いる検出素子として例えば3段重列のダイオードを使用しているが、通常、パワーMOS15と同一チップ上にダイオードを作り込む場合、Poly-Siダイオードが適している。Poly-Siを用いた場合、チップ表面上に形成されるため、パワーMOS15のデバイス構造に因らず作り込むことが可能となる。

【0032】次に、定電流Irefを生成する温度特性 補償付電流源21の構成について説明する。

【0033】温度特性補償付電流源21には、NMOS 27、29からなるカレントミラー回路が設けられている。定電圧電源Vccは、抵抗Ra、Rb、センスダイ オード25の順に直列に接続されGNDに接地されている。また、定電圧電源Vccは、抵抗Rs、PMOS31、NMOS27の順に直列に接続されGNDに接地されている。

【0034】そして、オペアンプ33の正相入力端子(+)には、抵抗Raと抵抗Rbとの接続点が接続され、パワーMOS15のオン抵抗による温度特性に従って変化するセンスダイオード25の順方向降下電圧に応じて、正相入力端子(+)の入力電圧が変化する。一方、オペアンプ33の逆相入力端子(-)には、抵抗RsとPMOS31のドレイン端子との接続点が接続されている。

【0035】次に、図1を参照して、過電流検知回路1 1に設けられたコンパレータ19による過電流検出方法 について説明する。

【0036】パワーMOS15に対してドレイン端子側の電圧を $V\alpha$ 、ソース端子側の電圧を $V\beta$ 、パワーMOS15のオン抵抗をRonとすると、パワーMOS15に流れる電流は($V\alpha-V\beta$)/Ronとなる。

【0037】そこで、オン抵抗Ronが、例えば温度依存性を持たず常時一定であると仮定すると、ドレイン端子側の電圧Vaとり電圧差をコンパレータ19で比較すれば、パワーMOS15に過電流が流れているのか否かが判断できる。なお、本実能の形態では、上述したように、ドレイン側の電圧Vaを抵抗R3,R4で分圧した電圧Vrefと、ソース側の電圧Vaを抵抗R1,R2で分圧した電圧Vsnsとの電圧及をコンパレータ19で比較するように構成している。

【0038】ところが、パワーMOS15のオン抵抗Ronは、温度特性を持つため、コンパレータ19の比較 基準となる電圧Vrefを温度利正式る必要がある。

【0039】例えば、オン抵抗Ronが小さくなった場合、ドレイン端子側の電圧Vαとソース端子側の電圧Vβとの電圧差が同じであっても、パワーMOSに流れる電流は大きくなる。従って、単純にドレイン端子側の電圧Vαとソース端子側の電圧Vβとの電圧差を比較しても、パワーMOS15に過電流が流れているのか否かを判断できない場合がある。

【0040】そこで、第1の実施の形態では、オン抵抗 Ronが小さくなると、ドレイン端子側の電圧Vaを抵抗R3、R4で分圧した電圧Vrefが小さくなるよう に温度特性補償付電流源21を設けている。

【0041】以下、図1に示す温度特性補償付電流源2 1の基本的な動作について説明する。

【0042】温度特性補償付金流源21が流す電流の値は、オペアンプ33の2つの入力端子に印可される電圧 遊により設定される。

(0043)オペアンプ33の正相入力端子(+)の電圧は、抵抗Ra、Rb及びセンスダイオード25の電圧

SUGHRUE (1)

(5) 阴2002-17036 (P2002-17036A)

降下分で設定され、センスダイオード25の電圧降下をパワーMOS15の温度変化に合わせて変化させると、オペアンプ33の2つの入力端子に印可される電圧差が変化して、オペアンプ33により制御されるPMOS31の承通状態が制御され、オペアンプ33の2つの入力端子に印可される電圧差に応じた電流がNMOS27に流れる。

【0044】そして、カレントミラー回路を構成する一方のNMOS27に流れる電流と、他方のNMOS29に流れる電流との電流和が一定になるように、NMOS29を通して抵抗R3、R4の交点から温度特性補償付電流級21に電流Irefが流れ込む。

【0045】この結果、図1に示すように、抵抗R4と 温度特性補償付電流源21が並列に接続されているため、温度特性補償付電流源21が流す電流Irefが小さくなる。

【0046】一方、抵抗R3、R4の交点の電圧Vrefは大きくなり、温度特性補償付電流源21が流す電流Irefが大きくなると、抵抗R3、R4の交点の電圧Vrefは小さくなる。

【0047】従って、温度の交動に合わせて、温度特性 補償付電流源21が流す電流Irefを変更させ、抵抗 R3、R4の交点の電圧を変更させることで、パワーM OS15のオン抵抗Ronが温度に依存して変動しても 温度制度ができることになる。

【0048】なお、「パワーMOS15の温度とオン抵抗Ronとの依存関係」及び「パワーMOS15の温度と温度特性価質付電流源21が流す電流との依存関係」は予め実験などにより検証しておけばよい。

【0049】次に、図1を参照して、第1の実施の形態に係る過電流検知回路11における過電流検知特性を説明する。

【0050】なお、以下の説明においては、パワーMOS15に流れる本流をId、過電流検知のしきい値電流をIoc、パワーMOS15のオン抵抗をRon、コンパレータ19の正相入力端子(+)の電圧をVref、コンパレータ19の並相入力端子(-)の電圧をVsns、温度特性補償付電流源21の出力電流をIrefとする。

【0051】駆動回路13から出力されるオン制制信号に応じてパワーMOS15がオン動作して、パワーMOS15のドレイン端子からソース端子に向かって電放1dが流れているオン状態の場合、コンパレータ19の逆相入力端子(一)の電圧Vansと正相入力端子(+)の電圧Vrefは、

【数1】

Vsns= $(VB=Ron \cdot Id) \times R2/(R1+R2) \cdots (1)$ Vre1= $VB\times R4/(R3+R4)$

 $-Iref\times R3\cdot R4/(R3+R4)$...(2)

となる。

【0052】ここで、コンパレータ19による過電流検知時には、Id=Ioc、Vsns=Vrefとなるた

め、(1),(2)式より、

【数2】

 $(VB-Ron \cdot Ioc) \times R2/(R1+R2)$

 $=VB\times R4/(R3+R4)-Iref\times R3\cdot R4/(R3+R4)$

. .. Ioc= ((1.mX)... VB+X · R3 · Iref) /Ron ... (3)... ...

となる。但し、

【致3】

X=(R1+R2)·R4/(R3+R4)/R2 となる。

【0053】一方、抵抗R1、R2及び抵抗R3,R4の分圧比を等しくすることにより、X-1となるので、(3)式は、

【数4】

Ioc=R3·Iref/Ron …(4) と表される。

【0054】(4)式の構成要素の中で温度変化に対する感度は、パワーMOS15のオン抵抗Ronが際立って大きいため、過電流検知の温度特性はパワーMOS1

5のオン抵抗Ronの温度特性に依存することとなる。 【0055】そこで、オン抵抗Ronの温度係数の符号が正のため、温度特性補償付電流線21の出力電流1refにも正の温度係数を持たせることにより、オン抵抗の増減に応じて出力電流1refも増減させ、(4)式の温度特性をキャンセルするような構成をとることとする。

【0056】ここで、図1における温度特性補償付電流 源21の特性を説明する。

【0057】センスダイオード25の順方向電圧Vド、カレントミラー回路のカレントミラー比mから、温度特性補償付電流源2.1の出力電流 I rc f は、

【数5】

 $\text{---}VF \cdot Rb / (Ra+Rb) \} / Rs --- (5)$

となる。なお、センスダイオード25の順方向電圧は、

負の温度係数を持っているため、(5)式は正の温度係

(6) 閉2002-17036 (P2002-17036A)

数を示すこととなる。

【0058】温度特性の補償を行わない場合、図6に示す従来の温度特性グラフのように、一定の電流を流して もパワーMOSの温度特性により、検出電流値が温度変化に応じて変化している。

【0059】一方、本文施の形態では、パワーMOS1 らが温度特性を持っていても、図2に示す温度特性グラフのように、検出電流値は温度変化に拘わらず略一定となる。

【0060】なお、図2に示すグラフ中に記載されているmin, typ, maxは、図1に示す過電流検知回路の動作状態をシミュレーションした場合に、回路を構成する名素子の誤差を考慮して最大値、最小値、代表値を示したものである。

【0061】本発明の第1の突施の形態に関する効果としては、パワーMOS15のオン抵抗の温度特性を補償するために、検知電流のしまい値を設定している電流源に温度特性をもたせることで、パワーMOS15のドレイン端子とソース場子間の電圧を比較するだけで、使用温度範囲及び使用電圧範囲の広い、実用的な特度を持つ過電流検知回路を実現することができる。この結果、例えば従来技術のようにシャント抵抗等の余分な素子をパワーMOSに校続することなく、過電流検出による電力消費を低減することができる。

【0062】また、パワーMOS15の近傍に配置されたセンスダイオード55による順方向降下電圧を利用して、温度特性補償付電流源21に温度特性を持たせることで、温度補償に用いるダイオードをパワーMOS15と同一チップ15に容易に作り込むことができるため、良好な温度特性を得ることができる。

【0063】(第2の実施の形態)図3は、本発明の第2の実施の形態に係る過電流検知回路51の構成を示す図である。なお、図3に示す温度特性補償付電流源53は、第1の実施の形態において説明した温度特性補償付電流源21と同様に動作するので、その説明を省略する。

【0064】ここで、第2の実施の形態における特徴的な構成部分について説明する。

【0065】温度特性補償付電流減53の定或圧電減Vccは、抵抗Ra、Rbの順に直列に接続されGNDに接地されている。また、定電圧電減Vccは、抵抗Rs、センスダイオード55、PMOS31、NMOS27の順に直列に接続されGNDに接地されている。

【0066】そして、オペアンプ33の正相入力端子(+)には、抵抗Raと抵抗Rbとの接続点が接続され、オペアンプ33の逆相入力端子(-)には、センスダイオード55のカソード端子とPMOS31のドレイン端子との接続点が接続されている。パワーMOS15のオン抵抗による温度特性に従って変化するセンスダイオード25の順方向降下電圧に応じて、オペアンプ33の逆相入力端子(-)の入力電圧が変化する。

【0067】そして、温度特性和償付電流源53が流す 電流1refの値は、オペアンプ33の2つの入力端子 に印可される電圧差により設定される。

【0068】第1の実施の形態における温度特性補償付電流源21では、オペアンプ33の正相入力端子(+)に入力される電圧を変化させることで、電流値Irefを制御していた。これに対して、第2の実施の形態における温度特性補償付電流源53は、オペアンプ33の逆相入力端子(ー)に入力される電圧を変化させることで、電流値Irefを制御している。

【0069】なお、温度特性物質付電流源53に用いるセンスダイオード55の温度特性は、パワーMOS15の温度特性と逆特性を寄する必要がある。

【0070】次に、図3を参照して、第2の実施の形態に係る過電流検知回路51における過電流検知神性の特徴的部分についてのみ説明する。なお、本説明の基本的部分は第1の実施の形態において説明したので、その説明を省略することとする。

【0071】ここで、図3に示す温度特性補償付金流源53の特性を説明する。

【0072】センスダイオード55の順方向電圧をVF、カレントミラー比をmとし、温度特性補償付電流源53の出力電流Irafは、

[数6]

Iref=m· $\{Vcc-VF-Vcc\cdotRb/(Ra+Rb)\}/Rs$ =m· $\{Vcc\cdotRa/(Ra+Rb)-VF\}/Rs...(6)$

となる。なお、センスダイオード55の順方向電圧は、 負の温度係数を持っているため、(6)式は正の温度係 数を示すこととなる。

【0073】本発明の第2の実施の形態に関する効果としては、パワーMOS15の近期に配置されたセンスダイオード55による順方向降下電圧を利用して、温度特性補債付電流源21に温度特性を持たせることで、温度特性の補償に用いるダイオードをパワーMOS15と向ーチップ15に容易に作り込むことができるため、良好な温度特性を得ることができる。

【0074】(第3の実施の形態)図4は、本発明の第 3の実施の形態に係る過電流検知回路71の構成を示す 図である。なお、図4に示す温度特性補償付電流級73 は、第1の実施の形態において説明した温度特性補償付 電流源21と回検に動作するので、その説明を省略す る。

【0075】ここで、第3の実施の形態における特徴的な構成部分について説明する。

【0076】温度特性補償付電流源53の定電圧電器V : ccは、抵抗Ra、センスMOS75のドレイン端子、

Jan 05 07 02:49p

SUGHRUE (1)

(7) 期2002-17036 (P2002-17036A)

ソース端子、抵抗Rbの順に直列に接続されGNDに接地されている。また、定電圧電源Vccは、抵抗Rs、PMOS31、NMOS27の順に直列に接続されGNDに接地されている。

【0077】そして、オペアンプ33の正相入力端子 (+)には、センスMOS75のソース端子と抵抗Rb との接続点が接続され、オペアンプ33の逆相入力端子 (ー)には、抵抗RaとPMOS31のドレイン端子と の接続点が接続されている。パワーMOS15のオン抵 抗による温度特性に従って変化するセンスMOS75の ドレイン端子ーソース端子間の電圧に応じて、オペアン プ33の正相入力端子(+)の入力電圧が変化する。

【0078】そして、温度特性補償付電流源73が流す電流Irefの値は、オペアンプ33の2つの入力端子に印可される電圧差により設定される。

【0079】第3の実施の形態における温度特性補償付 電流源73では、オペアンプ33の正相入力端子(+) の電圧を変化させることで、電流値Irefを制御する。

【0080】なお、温度特性補信付電波源73に用いるセンスM0375の温度特性は、パワーM0S15の温度特性と同じ特性を有する必要がある。

【0081】次に、図4を参照して、第3の実施の形態に係る過電流検知回路71における過電流検知特性の特徴的部分についてのみ説明する。なお、本説明の基本的部分は第1の実施の形態において説明したので、その説明を省略することとする。

【0082】ここで、図4に示す温度特性補償付載流源 71の特性を説明する。

【0083】パワーMOS15の単位セルのオン抵抗を Ronsとし、カレントミラー比をmとすると、温度特 性補償付電流級73の出力電流1refは、

【数7】

Iref=m·{Vcc-Vcc·Rb/(Rons+Rb)}/Rs =m·Vcc·Rons/(Rons+Rb)/Rs =m·Vcc/(1+Rb/Rons)/Rs ...(7)

となる。なお、パワーMOS15の単位セルのオン抵抗 は正の温度係数を持っているため、(7)式は正の温度 係数を示す。

【0084】ここで、温度特性の補償に用いる検出素子となるセンスMOS75の作り込みについて説明する。

【0085】図4に示す例では、温度特性の補償に用いる検出案子としてパワーMOS15の単位セルを使用しており、特に、単位セルのドレイン端子とソース端子をパワーMOS15から独立して取り出す必要がある。このため、複合プロセス等で多用されるLDMOS等の模型のデバイス構造が必須となる。

【0086】なお、パワーM.O.S.15の元パイス構造として、チップの裏面を共通ドレインとするような概型のパワーMOSには適さない。

【0087】本発明の第3の実施の形態に関する効果としては、四一チップ上で単位セルのドレイン端子とソース端子を独立させることが可能なデバイス構造を持ったパワーMOS15を用いて、パワーMOS15の単位セルとなるセンスMOS75のオン抵抗を利用して、温度特性補償付電流源71に温度特性を持たせることで、温度特性の補償に用いるセンスMOS75をパワーMOS15と同一チップ15に容易に作り込むことができるため、温度特性に加えて、パワーMOS15のオン抵抗の

初期ばらつきによる影響をも軽減することができ、より 良好な特定を得ることができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】木発明の第1の実施の形態に係る過電流検加回 路11の構成を示す図である。

【図2】過電流校知回路11の期作状態をシミュレーションした場合の過電流検知特性を示すグラフである。

【図3】本発明の第2の実施の形態に係る過電流検知回 路51の構成を示す図である。

【図4】本発明の第3の実施の形態に係る過電流検知回 路71の構成を示す図である。

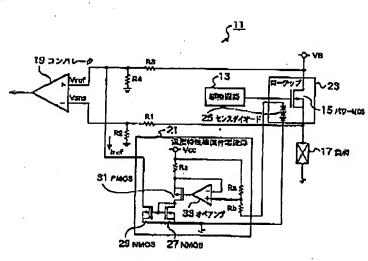
【図5】従来の過電流検知回路を示す図である。.........

【図6】従来の過電流検知時性を示すグラフである。 【符号の説明】

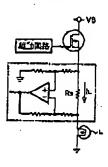
- 13 驱動回路
- 15 パワーMOS (スイッチ索子)
- 17 负荷
- 19 コンパレータ(比較回路)
- 21,53.73 温度特性補償付電流源
- 25.55 センスダイオード(検出架子)
- 33 オペアンプ
- 75 センスMOS(検出索子、単位セル)

(8) 聞2002-17036 (P2002-17036A)

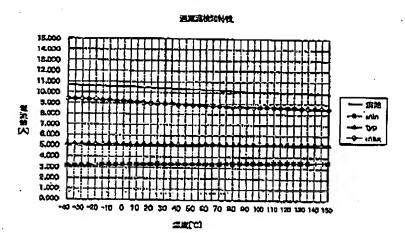
[図1]



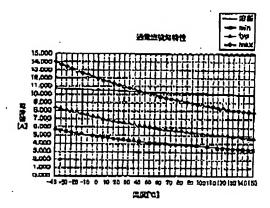
-【図5】



【図2】

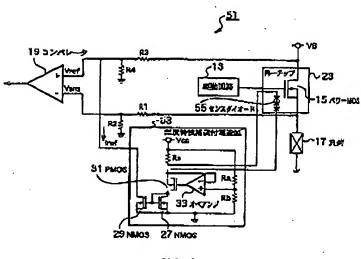


【図6】

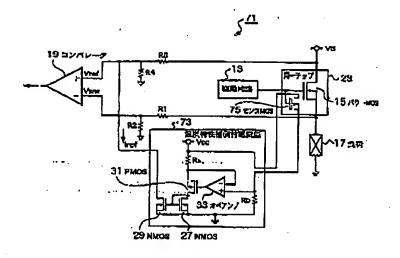


(9) 開2002-17036 (P2002-17036A)

【図3】



[図4]



フロントページの銃さ

Fターム(参考) 2G035 AA03 AA16 AA20 AB02 AC01

ACO2 ACI5 ADO3 ADO7 AD11

AD20 AD23 AD56

5G004 AA04 AB02 BA03 BA04 DA04

DCO4 DC12 EA01

5J032 AA02 AB02 AC12 AC18

5J055 AX34 AX53 AX64 BX16 CX28

CX29 DX22 DX64 EX07 EX12

EX21 EY01 EY12 EY21 E204

EZ09 EZ10 EZ57 FX12 FX17

FX35 GX01 GX06